

ОСОБЕННОСТИ ЯВЛЕНИЯ САМОКОМПЕНСАЦИИ В ПЛЕНКАХ PbSe \langle Tl, Pb_{ex} \rangle

Т. А. Гаврикова, В. А. Зыков, С. А. Немов

Санкт-Петербургский государственный технический университет,

195251, Санкт-Петербург, Россия

(Получена 14.01.1992. Принята к печати 26.06.1992)

Экспериментально установлено, что в тонких эпитаксиальных пленках PbSe, легированных Tl и избытком свинца, полученных методом «горячей стенки» на BaF₂, так же как и в объемных образцах, имеет место явление самокомпенсации. Реализация этого эффекта в пленках осложнена наличием заметного количества ($\sim 1 \cdot 10^{19}$ см⁻³) неравновесных точечных дефектов. Исследовано влияние технологических факторов и состава шихты на свойства пленок. Определены условия получения максимально компенсированных образцов.

В настоящей работе исследована возможность реализации эффекта самокомпенсации акцепторной примеси таллия собственными дефектами [¹] в пленках селенида свинца, полученных вакуумным напылением из шихты с избытком свинца PbSe \langle Tl, Pb_{ex} \rangle .

При организации эксперимента, выборе метода и условий нанесения пленок учитывались следующие обстоятельства. Согласно данным [¹], явление самокомпенсации в системе PbSe \langle Tl, Pb_{ex} \rangle состоит в увеличении предельной растворимости избытка свинца в селениде свинца при введении акцепторной примеси таллия относительно стехиометрического состава, соответствующего химической формуле Pb_{1-x}Tl_xSe. Этот эффект сопровождается увеличением концентрации вакансий халькогена V_{Se} (донара в PbSe [²]); он выгоден энергетически, поскольку электроны донорных вакансий селена аннигилируют с дырками, создаваемыми в валентной зоне примесью таллия. Это приводит к снижению энергии в электронной подсистеме и свободной энергии кристалла в целом.

В массивных образцах реализация эффекта самокомпенсации достигается на стадии длительного изотермического отжига при температурах 600–650 °C, позволяющего за разумные времена достигать термодинамического равновесия в кристалле.

Рост пленок из пара происходит при существенно более низких температурах, обычно не превышающих 300–350 °C, когда диффузионные процессы, обуславливающие упорядочение дефектной структуры, крайне замедлены. В этих условиях тип и концентрация дефектов контролируются процессами, происходящими на поверхности роста, и определяются основными параметрами конденсации – температурой конденсации T_c , пересыщением ψ и составом пара [³]. С точки зрения реализации эффекта самокомпенсации оптимальными являются, по-видимому, условия роста, когда в процессе конденсации допускается миграция частиц по поверхности. При таких условиях конденсации, когда возможна многократная перестановка частиц, возникают конфигурации расположения частиц вблизи вакансий селена, которые через электронную подсистему фиксируются в кристаллической решетке. В этом случае уместно ожидать в пленках состояний, подобных наблюдаемым в массивных кристаллах после высокотемпературного

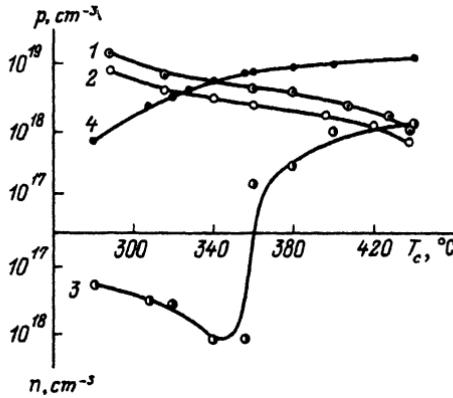


Рис. 1. Зависимость концентрации носителей тока в пленках PbSe(Tl, Pb_x) на BaF₂ от температуры конденсации. $N_{\text{Pb}}/N_{\text{Ti}} = 0.5$; N_{Ti} , ат%: 1 — 0.2, 2 — 0.23, 3 — 0.3, 4 — 0.4.

отжига. Напротив, при отсутствии поверхностной диффузии электронная подсистема не может обеспечить в пленке состояний с минимальной концентрацией носителей тока непосредственно по схеме самокомпенсации. Дефектное состояние в этом случае определяется процессами, связанными со случайным характером поступления частиц из пара; при этом главную роль играет состав пара (соотношение компонентов соединения и примеси и их абсолютные количества).

Учитывая указанные выше обстоятельства, для наблюдения за проявлениями и вкладом перечисленных факторов в реализацию процесса самокомпенсации непосредственно при росте пленки выбран метод «горячей стенки» [4], позволяющий контролируемо формировать потоки и эффективно менять параметры пара. Пленки селенида свинца напылялись на сколы BaF₂ (111) из шихты, содержащей таллий ($N_{\text{Ti}} = 0.1$ —0.4 ат%) и избыточный свинец ($N_{\text{Pb}} = 0$ —0.4 ат%). Опыты выполнялись при различных температурах конденсации и величинах относительного пересыщения пара $\psi = 10$ — 10^7 .

Рассмотрим полученные экспериментальные результаты. Как видно из рис. 1, при содержании таллия в шихте $N_{\text{Ti}} < 0.23$ ат% (содержание таллия $N_{\text{Ti}} \approx 0.23$ ат% соответствует точке полной самокомпенсации в объемных образцах селенида свинца [1]), в отличие от массивных образцов, все полученные пленки обладали проводимостью p -типа при концентрации дырок в зависимости от T_c и ψ на уровне $p = (0.1$ — $1.0) \cdot 10^{19}$ см⁻³ и холловской подвижностью $R_H \sigma = 1000$ — 1200 см²/В·с при комнатной температуре. Пленки — epitаксиальные, однако на поверхности были обнаружены выделения второй фазы (вероятно, свинца). Следует отметить, что концентрация дырок во всех пленках меньше содержания таллия в шихте.

Проявления эффекта самокомпенсации обнаружены на зависимости концентрации носителей тока от содержания избыточного свинца в исходной шихте. О наличии этого эффекта свидетельствует локальный минимум при $N_{\text{Pb}}/N_{\text{Ti}} = 0.5$ (рис. 2), однако при малых концентрациях таллия в шихте ($N_{\text{Ti}} < 0.3$ ат%) минимум слабо выражен, по-видимому, из-за неравновесных дефектов, обычно образующихся в процессе роста пленок.

При больших концентрациях таллия ($N_{\text{Ti}} > 0.3$ ат%) путем варьирования параметров роста (T_c и ψ) удается понизить концентрацию носителей тока до величин $p \sim 10^{17}$ см⁻³, а также получить слои с проводимостью n -типа ($n \sim 10^{17}$ см⁻³). Следует подчеркнуть, что этот результат достигается лишь для пленок, напыленных из шихты с содержанием избытка свинца и примеси таллия, соот-

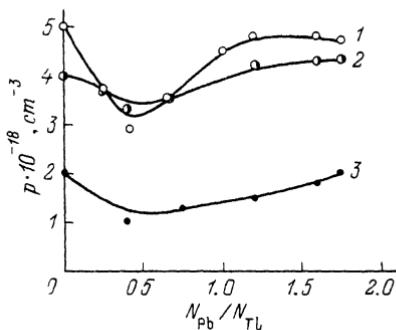


Рис. 2. Зависимость концентрации носителей тока в пленках $\text{PbSe}(\text{Tl}, \text{Pb}_{\text{ex}})$ на BaF_2 от содержания свинца в исходной шихте. $N_{\text{Tl}} = 0.23$ ат%, T_c , °C: 1 — 350, 2 — 400, 3 — 450.

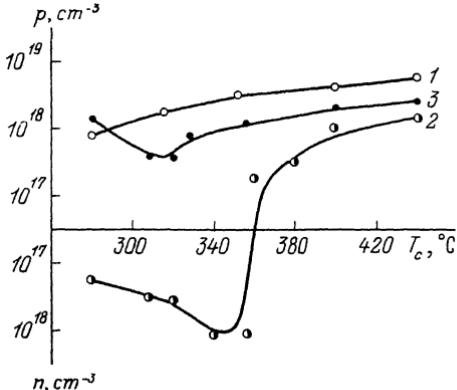


Рис. 3. Зависимость концентрации носителей тока в пленках $\text{PbSe}(\text{Tl}, \text{Pb}_{\text{ex}})$ на BaF_2 от температуры конденсации. $N_{\text{Tl}} = 0.3$ ат%; $N_{\text{Pb}}/N_{\text{Tl}}$: 1 — 0.25, 2 — 0.5, 3 — 0.75.

ветствующих условию $N_{\text{Pb}}/N_{\text{Tl}} = 0.5$ (рис. 3). Пленки с наименьшими концентрациями носителей тока — блочные, выделения второй фазы на их поверхности минимальные.

При $N_{\text{Pb}}/N_{\text{Tl}} \neq 0.5$ в шихте выделения второй фазы на поверхности существенно больше. Установлено, что рост пленок PbSe из пара при использовании шихты с $N_{\text{Tl}} > 0.3$ ат% и $N_{\text{Pb}}/N_{\text{Tl}} > 0.5$ сопровождается значительным дефектообразованием. Оцененные концентрации неравновесных дефектов n_d в условиях наибольшего проявления самокомпенсации достигают в пленках величин $n_d \sim N_{\text{Tl}}/2$, т. е. значений порядка $1 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$. При еще больших концентрациях таллия в шихте ($N_{\text{Tl}} \sim 1$ ат%) проявления эффекта самокомпенсации в пленках подобны наблюдавшимся в массивных образцах^[1]. Все пленки имеют дырочную проводимость с концентрациями дырок, близкими к их значениям в объемных образцах.

Таким образом, при реализации явления самокомпенсации в пленках необходимо учитывать высокие концентрации неравновесных дефектов. Очевидно, это одна из причин, по которым эффективное понижение концентрации носителей тока возможно в пленках лишь при достаточно больших содержаниях таллия в парах, заметно превышающих концентрации неравновесных дефектов. Другими словами, максимальная компенсация в пленках наблюдается при более высоких содержаниях таллия по сравнению с равновесной самокомпенсацией в объемных образцах $\text{PbSe}(\text{Tl}, \text{Pb})$.

Специфическая особенность процессов кристаллизации легированных пленок селенида свинца состоит в том, что рост пленок происходит из паров, сильно обогащенных свинцом. Авторами^[5] замечено, что избыточный свинец тормозит поверхностную миграцию молекул селенида свинца. При больших концентрациях таллия рост пленки происходит в условиях высокого содержания свинца в парах, т. е. практически при отсутствии поверхностной диффузии. На это, в частности, указывает близость величин плотностей падающего потока пара и потока конденсации при ограничении кинетики роста поверхностными процессами. При этом возникает большая вероятность неправильного расположения частиц в решетке даже когда рост происходит в условиях, не сильно отличающихся от равновесных, вследствие чего реализация предполагаемого механизма образования и закрепления поверхностных вакансий селена, соответствующих термодинамически равновесному соотношению $N_{\text{VSe}}/N_{\text{Tl}}$, затруднена.

Ситуация усложняется также и тем, что в используемом температурном режиме эксперимента таллий, переходящий из шихты в пар, может присутствовать как в атомарной, так и в молекулярной формах. Дело в том, что по ряду параметров соединения таллия близки селениду свинца, в частности, стандартные теплоты образования $PbSe$ и Tl_2Se почти совпадают: -23.7 и -22.1 кДж/моль соответственно [⁶]. Поэтому при испарении шихты $PbSe < \langle Tl, Pb_{ex} \rangle$ наряду с разрушением дефектно-примесной структуры должны происходить взаимодействие таллия с селеном и его переход в паровую фазу в молекулярной форме, причем при температурах пара, превышающих 400°C , — преимущественно в виде молекул Tl_2Se [⁶]. Состояние, в котором таллий окажется в пленке, зависит от его формы в паровой фазе и от условий роста, т. е. способности изменения парофазных форм при конденсации. Зависимость свойств слоя от способа введения в него примеси — факт известный. Например, при легировании пленок селенида свинца висмутом [⁷] концентрация носителей тока в них может заметно отличаться от содержания висмута в слое в зависимости от того, каким образом вводится висмут в пар — в элементарном виде или попадает в него в процессе испарения предварительно синтезированной шихты.

Применительно к системе $PbSe \langle Tl, Pb_{ex} \rangle$ такие различия состоят в следующем. В рамках модели самокомпенсации таллия донорными вакансиями селена [¹], с учетом близости атомных радиусов Pb и Tl , полагается, что таллий занимает места свинца в кристаллической решетке $PbSe$, проявляя при этом акцепторные свойства. Такая ситуация является возможной при внедрении таллия в пленку в атомарном виде. При поступлении таллия из пара на поверхность роста в виде молекул Tl_2Se в отсутствие их диссоциации таллий вынужден встраиваться в решетку $PbSe$, сохраняя конфигурацию, свойственную молекуле Tl_2Se , т. е. с другим, нежели в селениде свинца, соотношением числа катионов и анионов. При этом может возникнуть целый спектр принципиально новых, не свойственных самокомпенсированному материалу в состоянии термодинамического равновесия, состояний. Общим для таких состояний является то, что они представляют собой какой-либо вариант комплексов примесь—дефект. При этом несмотря на то, что отношение $N_{V_{Se}}/N_{\Pi}$ при таком способе внедрения примеси, как и в случае полной самокомпенсации, равно 0.5, результат качественно отличается. Это касается энергетического состояния материала, поскольку конфигурационная энтропия при комплексообразовании меняется по сравнению со случаем статистического распределения примесей. Меняется и электронное состояние, так как при комплексообразовании по типу «замераживания Tl_2Se » дырки обоих атомов таллия компенсируются электронами двукратно ионизованных вакансий селена, и электрическое состояние кристалла определяется электронными свойствами комплексов и преобладающими неравновесными дефектами — преимущественно донорными вакансиями селена.

Таким образом, в экспериментах по напылению пленок селенида свинца из шихты, легированной таллием, установлено, что свойства пленок не воспроизводят свойства материала шихты, а определяются исключительно условиями массопереноса, кристаллизации и составом пара. В зависимости от содержания таллия и избыточного свинца в шихте возможно изготовление пленок трех типов: пленки $PbSe$ с проводимостью p -типа преимущественно со статистическим распределением таллия в решетке селенида свинца, содержащие неравновесные точечные дефекты; пленки $PbSe$ с проводимостью n -типа, преобладающими дефектами в которых являются комплексы примесь—дефект и вакансии халькогена; и, наконец, пленки $PbSe$ самокомпенсированные, с предельно низкими концентрациями носителей тока, свободные от выделений второй фазы. Слои последних двух типов можно получить только при использовании шихты с $N_{\Pi} > 0.23$ ат% и $N_{Pb}/N_{\Pi} = 0.5$.

Основной результат настоящей работы состоит в том, что в тонкопленочных образцах селенида свинца с примесью таллия, так же как и в объемных кристал-

лах, имеет место явление самокомпенсации. Однако реализация этого эффекта в пленках осложнена наличием значительного количества неравновесных точечных дефектов. Это приводит к тому, что в пленках отсутствует точка полной компенсации N_{Ti} ($p-n = 0$), а есть концентрация примеси, соответствующая минимальной величине $p-n$, сдвинутая по сравнению с N_{Ti} в объемных образцах в область больших содержаний примеси таллия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Л. И. Бытенский, В. И. Кайданов, Р. Б. Мельник, С. А. Немов, Ю. И. Равич. ФТП, 14, 74 (1980).
- [2] Н. Х. Абрикосов, Л. Е. Шелимова. Полупроводниковые материалы на основе A^4B^6 , 195. М. (1975).
- [3] Т. А. Гаврикова, В. А. Зыков. Электрон. техн. Материалы, вып. 6, 35 (1990).
- [4] R. Lopez-Otero. Thin Sol. Films, 49, 3 (1978).
- [5] Т. А. Гаврикова, В. А. Зыков. Тез. докл. III Всес. конф. по физике и технологии тонких полупроводниковых пленок, ч. 1, 50. Ивано-Франковск (1990).
- [6] Полупроводниковые халькогениды и сплавы на их основе, 284. М. (1975).
- [7] А. П. Бахтинов, В. Н. Водопьянов. Тез. докл. Совещ. по физике узкозонных полупроводников. ФИАН АН СССР, 41. М. (1985).

Редактор Л. В. Шаронова
